

平成 25 年度 VDEC リフレッシュ教育「VLSI 設計教育コース」

期 日 平成 26 年 1 月 7 日 (火)～3 月 6 日 (木) (計 8 日間)

会 場 東京大学武田先端知ビル (東京都文京区)

問合せ先 東京大学大規模集積システム設計教育センター 名倉 徹

TEL [03] 5841-8909, FAX [03] 5841-8910

nakura@vdec.u-tokyo.ac.jp <http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp>

光や磁気を用いた 3 次元新機能デバイス (※)

期 日 平成 26 年 1 月 10 日 (金)

会 場 中央大学駿河台記念館 (東京都千代田区)

問合せ先 日本磁気学会事務局

TEL [03] 5281-0106 <http://www.magnetics.jp/seminar/topical/194.html>

第 21 回超音波による非破壊評価シンポジウム (※)

期 日 平成 26 年 1 月 20 日 (月), 21 日 (火)

会 場 東京都立産業技術研究センター (東京都江東区)

問合せ先 日本非破壊検査協会学術課

TEL [03] 5821-5105 oka@jsndi.or.jp

<http://www.jsndi.jp/sciences/section/index2-3.html>

第 41 回ニューセラミックスセミナー「3D 積層造形技術の現状と将来—セラミックス材料への応用—」(※)

期 日 平成 26 年 2 月 28 日 (金)

会 場 大阪産業創造館 (大阪市)

問合せ先 ニューセラミックス懇話会事務局

TEL [0725] 53-1919, FAX [0725] 53-2332

newceramicsf@dantai.tri-osaka.jp <http://tri-osaka.jp/dantai/ncf/>